

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年3月31日 (31.03.2005)

PCT

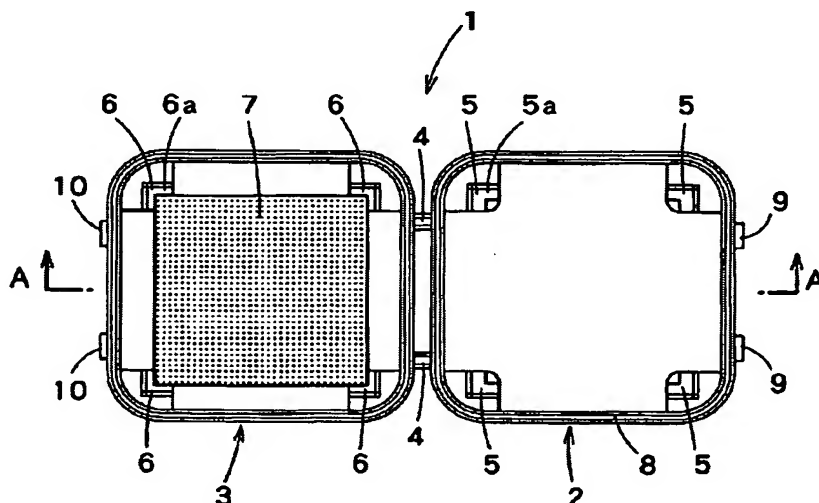
(10) 国際公開番号
WO 2005/028339 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B65D 85/38
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/013430
(22) 国際出願日: 2004年9月15日 (15.09.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2003-323585 2003年9月16日 (16.09.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 大日本印刷株式会社 (DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 Tokyo (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中前 聡 (NAKA-MAE, Satoshi) [JP/JP]; 〒1628001 東京都新宿区市谷
- 加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP).
(74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

(続葉有)

(54) Title: SUBSTRATE CONTAINING CASE

(54) 発明の名称: 基板収納ケース



(57) Abstract: A substrate containing case having an upper cover and a lower cover coupled to each other through hinges such that they can be opened/closed freely. Upper and lower supporting parts of a substrate are provided at four corners of the upper and lower covers, projecting from the inner surfaces of the covers. The lower supporting part of the lower cover serves to position and support simultaneously two edges at each corner of the substrate on the lower surface side. When the upper cover is closed, two edges at each corner of the substrate on the upper surface side are secured by the upper supporting part of the upper cover, and thus the substrate is contained.

(続葉有)